

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOKUMENT PATENTOWY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1170) został udzielony na rzecz:

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, Polska

PATENT

NR 244906

NA WYNALAZEK PT.

Sposób wytwarzania sondy pomiarowej do mikroskopu sił atomowych

*przedstawiony w opisie patentowym
włączonym do niniejszego dokumentu*

Patent trwa od dnia: **2019-11-20**

Warszawa, dnia 2024-03-25

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Patentowego
Starszy Specjalista

mgr Monika Russek